## **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

03094459

PUBLICATION DATE

19-04-91

APPLICATION DATE

06-09-89

APPLICATION NUMBER

01231132

APPLICANT: SHINKO ELECTRIC IND CO LTD:

INVENTOR: FUKASE KATSUYA:

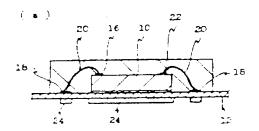
INT.CL.

: H01L 23/50 H01L 21/60

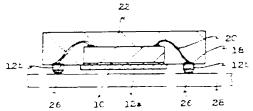
TITLE

: SEMICONDUCTOR CHIP MODULE

AND MANUFACTURE THEREOF







ABSTRACT :

PURPOSE: To realize a high-density mounting operation by a method wherein a semiconductor chip is sealed in a sealing resin for a semiconductor chip module and a bonding part is exposed to an outer face of the sealing resin so as to be continued to the semiconductor chip.

CONSTITUTION: A semiconductor chip 10 is die-bonded onto a metal base 12; the semiconductor chip 10 and the metal base 12 are wirebonded by an ordinary wire bonding method. Then, one side, on which the semiconductor chip 10 has been bonded, of the metal base 12 is resin-sealed including the semiconductor chip 10, bonding wires 20 and the like; after that, the metal base 12 is etched. Thereby, in a state that a resist pattern 24 has been removed, a metal part 12a bonded to the rear surface of the semiconductor chip 10 and terminal parts 12b continued to individual bonding parts 18 are exposed at an outer face of a sealing resin 22. Thereby, a high-density mounting operation can be realized.

COPYRIGHT: (C/1991.JPO&Japic)

|  |  | , , |
|--|--|-----|
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |

®日本国特許庁(JP)

⑥特許出願公開

## ◎ 公開特許公報(A) 平3-94459

®Int. Cl. <sup>ક</sup>

識別記号 庁内整理番号

優公開 平成3年(1991)4月19日

H 01 L 23/56 21/60

3 0 1 A

9054-5F 6918-5F

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全6頁)

包発明の名称

半導体チツブモジュール及びその製造方法

②特 願 平1-231132

②出 願 平1(1989)9月6日

危発 明 者 田 中

正 人 長野県:

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株 オームト内

式会社内

危発 明 者 深 瀬

克 哉

是野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株

式会社内

②出 願 人 新光電気工業株式会社

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地

寇代 理 人 一 弁理士 綿貫 隆夫 外1名

## 明和哲

1. 発明の名称

半導体チップモジュール及びその製造方法 2. 特許請求の範囲

1. ダイボンディング部上に半導体チップが接合され。

ダイボンディング部の履頭に設けられたボ シ ディング部と前記半導体チャブとがワイヤ ポンディングによって接続され、

前記ポンディング部の一部を外部に繋出させて、ダイボンディング部の半導体チップを 搭載する一方の面側が、半導体チップ、ポン ディングロイヤ、ポンディング部を含めて樹 脂封出されたことを特徴とする半導体チップ ンディン # 部とをロイヤポンディングによっ で接続し、

前記金属ペースの半導体チップを搭載した一方の面偶を、半導体チップ、ボンディングでするので、ボンディング部を含めて機能制止し、金属ペースの類出面に前記ポンディング部のパターンに対応するレジストパターンを設けて金属ペースをエッチングすることにより、ボンディング部に接合する類子部を形式するにとを特徴とする半導体チップモジュールの数遣方法。

4. 金原パース上に金めっき層等の非エッチン が金原層によりダイボンディング部およびボ ンディング部を形成し、

1000 Paris 1000 Paris

or the second

で、金属ペード上に生現株チャブを接合し、 酸生現体キャブと金属ペースとに設けたボ - i.

・ 山溝( )(この中等体)、ブル塔越の料を での血調を、世界体子がで、ガンディングで ・ セーボンディング部を含めて提頭的止し

## 特間下3-94459(2)

前記金属ペースのみをエッチング除去する ことを特徴とする単導体チップモジュールの 製造方法。

5. 電気的絶縁性を有するペースフィルム上に 利離可能に金属層が設けられた転写フィルム の金属層をエッチングしてダイボンディング 節およびボンディング師を形成し、

前記ダイポンディング部に半導体チップを 接合して、半導体チップとポンディング部と をワイヤポンディングによって接続し、

前記報写フィルムの半導体チップが搭載された一方の面側を、半導体チップ、ポンディングウィヤ、ボンディング部を含めて樹脂封止し、

前記ペースフィルムを封止機脂から剥離除去することを特徴とする半導体チップモジュールの製造方法。

6. 電気的絶縁性を有するペースフィルム上に ダイボンディング部およびボンディング部を 挑成し、

ケージに収納してパッケージごと回路基板に実装するもので、パアチップ方式は、回路基板にペマチップを搭載し、ワイヤボンディング方式により接続するかあるいはパンプ方式によって接続搭載するものである。

パンプ方式では、半導体チップにあらかじめ接 枝用のパンプを形成しておき、半導体チップを加 圧、加熱して回路拡板に接続する(フリップチッ ブ法)。半導体チップを搭載した後は、接続部分、 舞出部分を樹脂によって封止する。

このフリップチップ独の場合は、半導体チップ の面積内で接続できるから、パッケージ方式と、 らべて実装密度を確めることができ、接続にポン ディングワイヤを用いないからポンディングワイヤを用いないからポンディングワイヤを用いないからポンディングフィ やが交錯したりすることがない等の利点がある。 (発明が解決しよっとする課題)

しかしながら、上記のフリップチップ法による 場合は半導体チップ上に接続用のバンプをつ・る 必要があり半導体チップの製造コストが高くなる こと、実装用の基板に接続する際に半導体チップ 前記ダイボンディング部に半導体チップを 接合して半導体チップとポンディング部とを フイヤボンディングによって接続し、

前記ペースフィルムの半導体チップが搭板 された一方の面側を、半導体チップ、ポンディングワイヤ、ポンディング部を含めて樹脂 封止し、

ペースフィルムをエッチングして、ポンディング部を講出させることを特徴とする半導体チャブモジュールの製造方法。

## 3. 発明の詳細な説明

#### (産業上の利用分野)

本発明は回路基板に実装して用いる半導体チップモジュールおよびその製造方法に関する。

#### (従来技術)

半導体チップを回路基板に実装する搭載方法には、パッケージ方式とペアチップ方式があり、半導体チップの接続方法にはワイヤボンディング方式とパンプ方式がある。

前記のパッケージ方式は、半導体チップをパッ

を加圧、加熱するため熱応力疲労によって半導化 チップのパッド等の接続部が劣化しやすいこと、 ベアチップの状態で回路基板に接続されるから耐 環境性が劣るといった問題点がある。

そこで、本発明は上記問題点を解消すべくなされたものであり、その目的とするところは、回路 装板に対して上記フリップチップ法と同程度の高速度実装ができ、耐燥堆性に優れるとともに、取り扱いも容易な単導体チップモジュールおよびその製造方法を提供しようとするものである。

### (課題を解決するための手段)

本発明は上記目的を達成するため次の構成をそなえる。

すなわち、ダイボンディング部上に半導体チャブが接合され、ダイボンディング部の問題に設けられたボンディング部と前記半導体チャブとがフィヤボンディングによって接続され、前記ボンディング部の一部を外部に露出させて、ダイボンディング部の半導体チャブを搭載する一方の面側が、半導体チャブ、ボンディングワイヤ、ボンディン

グ部を含めて拇指封出されたことを特徴とする。 また、前間ポンティング部の解出部分に外部接続。 用のパンプが形成されたことを特徴とする。また、 その製造方法としては、金周パース上に半導体チ っ**った接合**」、は水波がよってと方質パースとに 切けたポンデートグ無とをワッヤポンディングに よって接続し、前記電器ペースの半点体チャブを 搭載した一方の面側を、半導体チャブ、ポンディ ンプワイヤーポンディング部を含めて樹脂封止し、 金属ペースの雰出面に前記ポンディング部のパタ 一レに対応するレジストパターンを設けて金属ペ ースをエッチングすることにより、ポンディング 部に接合する端子部を形成することを特徴とし、 また、金属ペース上に金めっき履等の非エッチン び金属層によりダイボン ディング部およびボンデ マング部を形成し、前部ダイボンディング部に単 導体モップを接合して半導体チャプとポンディン ブ部とをワイヤボンディングによって接続し、企 属パースの半導体チャブが搭載された一方の面側 を、半導体チャブ、ポンティングワイヤ、ポンデ

ィング部を含めて樹脂封止し、ベースフィルムを

ィング部を含めて視點封止し、前配金周ペースの

みをエッチング除去することを特徴とし、また、

雅芸内絶縁性を有するペースフィルム上に刺離可

能に企画層が設けられた転写フィルムの金属層を

エッチングして、ポンディング部を認出させることを特徴とする。

## (41 用)

生態化チップモジュールは半導体チップが封止 機能中に対立されると共に、ポンディング部が半 導体チップと導通をとって対正樹脂の外面に露出 する。これにより、ポンディング部を回路基板等 への接続部として実装する。

### 实 庭(門)

お下本発明の好適な実施例を承付国面に基づいて詳細に説明する。

## 〔第1 实施例〕

第1回回、60は本発明に係る半導体チャプモジュールの製造力法の一実施例を示す説明図である。 ・サウス・・・キャ

## 

ストを用いる方法等がある。

次に、半導体チップ10と金属ペース12との間を通常のフィヤボンディング独によってワイヤボンディングする。16は半導体チップ10上に設けたパッド、18は金属ペース12に設けたボンディング部である。金属ペース12のオンディング部18にはあらかじず平滑処理、金のっき等に表面処理を施して荷実なボンディングでできるようにする。20はボンディングワイヤである。

かに、金属ペース12の単線体チップ10分様合された片面側を、単線体チップ10、ポンディングワイヤ20等を含めて機能封止する。22は封止機能である。

- ケに、金属ペース10の鎌出面上にレジストパー - -

## 

- 金属の一つ、よを土にデングルーンジネルパタ

## 特問平3-34459(4)

ーン24を除去した状態で、封止機脂22の外値に半導体チップ10の下面に接合する金属部12 a と各ポンディング部18に導通する蝎子部12 b が露出する。回路基板等に接続して用いる場合は蝎子部12 b にパンプ26を設ける(第)回(h) いパンプ26を形成する方法としては、はんだめっきする方法、導電性接着用を塗布する方法などが使用できる。

こうして、半導体チップ10が樹脂封止され、 封止樹脂の外面に外部接続用の端子部が設けられ た半導体チップモジュールが得られる。

この金属ペースを用いる要適方法では、電解網筋を金属ペース12として好適に用いることができる。電解網筋はその表面が複雑な凹凸が形成された粗面に形成されるから、この表面を封止樹脂22個にして樹脂封止することにより、表面の凹凸によるアンカー効果によって封止樹脂と強固に接合するという利点がある。この場合、ポンプ部18にはあらかじめ平滑処理および金めっ

き等を施してポンディングが確実になされるよう にする。

金属ペース12をエッチング除去して、最終的に金属部12a、端子部12bを形成する方法としては、第2医に示す方法も有効である。

すなわち、まず金属ペース12にレジストパターン13を形成して金めっきを施し(第2回(a))、レジストパターン13を除去することによって金属ペース12上に金めっき層15を形成する(第2回(b))。金めっき層15は半導体チップ10を接合するダイボンディング部と前記ボンディング部18の配園にしたがって設ける。

なに、ダイボンディング部に半導体チャプ10を接合し、半導体チャプ10とボンディング部18とをフィヤボンディングした後、上記と同様に樹脂封止する。提照封止後、金属ペース12全体をエッチングによって除去する。金めっき閉15はエッチングされないから、エッチング後は金めっき層が封止樹脂22の外面に残る。ボンディング部18に接続用のバンプを形成する場合は上記

## 例と同様にすればよい。

第2回に示す製造方法においては、金属ペース 12をエッチングによって除去するから金属ペース としてはエッチングによって溶解除去しやすい 金属、たとえば鋼等を用いる。また、金めっき層 はエッチングによって除去されないものとして用 いているが、金のかわりに銀等のエッチングされ にくい材料を用いてもよい。

半導体チップモジュールは第1回(b)に示すように、回路基板2.8に位置合わせして加圧、加熱して実装する。

なお、このようにパンプ26によって回路基板に接続する他、第3図に示すようにコネクタを用いて接続してもよい。この場合はパンプ26を形成せず、コネクタとの接点部に保護用の表面処理を施しておく。第3回で30はコネクタ、32はコネクタの接点部である。

11は半導体チップの熱放散性を向上させるために企属部12aに接合して設けた放熱フィンである。

上記の半線体チップモジュールは特別によって 完全に対正されており、封正樹脂外面に外部接続 用の編子部が形成されているから、取り扱いがき わめて簡易で、かつ実装が容易になっている。 (第2実施例)

第4回(a)、(b) は半導体チャブモジュールの他の 製造方法を示す説明図である。

この実施例では上記の金属ベース12のかわりに転写フィルムを用いることを特徴とする。

すなわち、転写フィルム38は企風層34、剥離層35、ペースフィルム36とから成るもので、まず、企風層34をエッチングしてダイボンディング部34sを形成 する。

たに、半導体チャプ10をダイポンディング部 34 a に接合し、牛導体チップ10上のパッド1 6とポンディング部34 a とをワイヤポンディン グする。

たに、転写フィルム38の半導体チップ10が 接合された片面側を樹脂封止する(第4回(a))。

## 特別〒3-94459(5)

次に、起びフィルム38を封止樹脂22から報離する。起びフィルム38は割離覆35から容易に割離されて、封止樹脂22個にダイボンディング部34ヵ、ボンディング部34ヵが残る。

ポンディング部345ドバン タモを形成して、 上記例と同様な国際体子セプモジュールが得られる(第4例で)。

なお、転等フィルム38としてはベースフィルム38に危候網箱を接合したものが好適に用いられる。危候網箱は前配第1実施例で説明したとおり、英面に挺独な型凸が形成されたものであって、対止機能22と接合する側をこの机前側にすることにより封止機能22と強固に接合して転等フィルムの特性を効果的に発揮することができる。ボンディング部345にはあらかじめ平散処理および金めっきを施してボンディングが確実になされるようにしておくとよい。

### 〔第3 実施例〕

第5回はさらに他の製造方法としてFPC(Flexib ve printed circuit) を用いた例である。

# いることにより、取り扱いがきわめて容易であり、 耐環堆性に優れることにより信頼性の高い 装置が得られる。

- ② 封止樹脂上に外部接続用の端子部を設けているから、従来のフリップチップ法による実装方法と同様な接続方面が可能となり、これによって高速度実装が可能になる。
- き 出導体キ・プ上のパッドが基板に直接接続されず、封出樹脂等が中間に介在するから、これらが緩衝材として作用し、実装した際の接続部に対する応力集中が回避でき接点部を長寿命とすることができる。
- ⑤ 高度の技術的完成度にあるワイヤボンディン が伝が利用でき、確実に製造できると非に容易 ---。

### \*\* , ,

## 333334

以上、本意門についてが適な実施倒を挙げて目 が設明したが、お発明はこの実施例に限定される。 まですりは何C のパースフィルムであり、す2 a はペースフィルム 4 b 上に形成したダイボンディング部、4 2 b はボンディング部である。 半導体チャブ1 b はダイボンディング部 4 2 a 上に接合した後、フィヤボンディングし、ペースフィルム 4 0 の片面側を模点封止する(第5 図(4))。

次いで、パースフィルム40の所定部位。たとえば外部接続用の架子部等をエッチング除去することによって第5図(b)に示す工事体チップモジュールが得られる。

この実施例で得られた出場はチップモジュールは封上機能と2カー方の外面が、端子部を除いてベースフィルム10によって被覆されている。端子部はそのまま接点として用いてもいいし、上記例と同じようにハンプを北成してそのまま回路装板に接続できるようにしてもよい。

以上各実施例について説明したが、各実施例の 半導体チップモジュールは以下のような特徴を有 する。すなわち、

① 出導体キップが完全に封止されて保護されて

# ものではなり、種々のタイプの半線体チップモジュールに両様に適用できるものであって、発明の

ュールに同様に適用できるものであって、発明の 精神を逸脱しない範囲内で多っの改変を施し得る のはもちろんのことである。

## (発明の効果)

上述したように、本種門に任る単溶体チップモジュールは、単溶体チップが完全に控照対止されていることによって取り扱いできれめて容易になり、また、外部接続用の端子部が半導体チップに溶通をとって押上機能の外面に設けられているから、モジュールをそのまま回路基板に実装することができる。また、世来のワイヤボンディング法を利用することによって、確実かつ容易に舞造することができ

## 

の数値であり、1、1の第二本を終るです。(3) 第二回は中に共振性を示す数例で、第1回は実験 砂糖を示す数例は、第4回および第1回は製造力

## 特間平3-94459(6)

はの第2および第3実施例を示す説明図である。
10・・・半導体チップ、 12・・・金属ペース、 15・・・金めっき層、 18・・・ボンディングワイヤ、22・・・封止機脂、 24・・・レジストパターン、 26・・・バンプ、 28・・・直路基板、 30・・・コネクタ、 34 a・・・ダイボンディング部、 34 b・・・ボンディング部 35・・・剥離層、 36・・・ベースフィルム、38・・・転写フィルム、 40・・・パースフィルム、7ルム。

特許出願人 新光報気工業株式会社 代表者 井 上 貞 法 代理人 (7762)[[編]] 総 賞 隆 本語[[記]]

